

- 16 B.E. Deal, "Standardized Terminology for Oxide Charge Associated with Thermally Oxidized Silicon," *IEEE Trans. Electron Dev.*, ED-27, 606 (1980).
- 17 「半導體製程整合專業訓練講義」，劉傳璽，民國 94 年一月（未出版）。
- 18 「應材半導體元件與良率分析講義」，劉傳璽，民國 94 年七月（未出版）。
- 19 「可靠性測試專業課程講義」，劉傳璽，民國 94 年九月（未出版）。
- 20 「CMOS 製程介紹」，楊子明&劉傳璽，e 科技雜誌，民國 94 年十月。